PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-141750

(43)Date of publication of application: 14.06.1988

(51)Int.CI.

B41J 3/04

B41J 3/04

(21)Application number: 61-

(71)Applicant: SEIKO EPSON CORP

288290

(22)Date of filing:

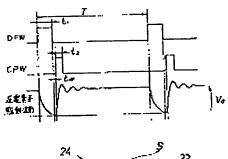
03.12.1986 (72)Inventor: FUKANO TAKAKAZU

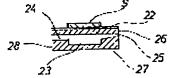
(54) DETECTING DEVICE OF AIR BUBBLE FOR INK JET RECORDING HEAD

(57) Abstract:

PURPOSE: To detect the presence of air bubbles and the state of filling—up of ink in an ink chamber, by detecting the repetition cycle of a vibration waveform in a driving circuit of a piezoelectric element and in a vibration waveform shaping circuit at the time of driving, and by detecting therefrom the presence of the air bubbles in the ink chamber.

CONSTITUTION: When a piezoelectric element driving waveform deformation Vo deformation of a piezoelectric element 9 is observed, it is seen that the piezoelectric element driving waveform Vo vibrates with





a certain cycle after the piezoelectric element 9 is distorted. In the case when there are air bubbles in an ink chamber 23 or when ink is not filled up therein at all, a vibration waveform observed in this case is different from the one in a normal case since the impedance of the piezoelectric element changes, and therefore it can be distinguished from the latter. Based in that there is a large distinction between the frequency of this vibration waveform in the normal case and that in an abnormal case, it can be detected that air bubbles are present in the ink chamber 23 and that the ink is not filled up therein, by detecting the

cycle of the vibration waveform.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application] [Patent number] [Date of registration] [Number of appeal against examiner's decision of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63 - 141750

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内塾理番号

每公開 昭和63年(1988)6月14日

B 41 J 3/04

102

Z-8302-2C A-7513-2C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称

インクジェット記録ヘッドの気泡検出装置

塑出 願 昭61(1986)12月3日

⑫発 明 者

深野 孝和

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会社内

①出 願 人

セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

邳代 理 人 弁理士 最 上 務 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

インクジェット記録ヘッドの気泡検出装置

2 特許請求の範囲

 のアノードが接続されている振動波形整形回路と、 前記圧電素子駆動時の前配圧電素子振動波形のく り返し周期を検出し前記ヘッド内の気泡の有無を 検知する手段から構成されていることを特徴とす るインクジェット記録ヘッドの気泡検出装置。

3. 発明の詳細な説明

〔 産業上の利用分野 〕

本発明はブリンタ等に使用される圧電素子を利用したオンデマンド型インクジェットブリンタへッド等のインクジェット記録ヘッドの気泡検出装置に関する。

〔従来の技術〕

従来のインクジェットブリンタ等に使用されるインクジェット記録へッドには圧覚素子をベルスで駆動してその観査現象によりインクジェットへッド内のインク室の体積を変化させることによつてインク室内のインクに圧力を加えてノズルより噴射させるものがある(これらのヘッドとしてはチューブ型又は少なくとも一方の若板上に群を形

成した基板を重ね合わせ講部を流路として、チュープの周囲や講部に対応した基板の外側に圧電素子を搭載したものがある。圧電素子に対応した講部がインク室となりインク室にノズルが連通している)。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、インク室内に気泡が存在したり、インク室にインクが充填されてないノズルがある場合にはインク腐の噴射能率が著しく低下したり、ノズル目づまりなどでインク腐が全く出ないことがある。このためインクジェットブリンタに用いられた場合には入力情報を全部ブリントできなくなつてブリントミスを生じる。

本発明は以上のような欠点を除去するため、インク室内の気泡及びインク充填を検出することができる構成とした気泡検出装置を提供することを 目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明は圧電素子の駆動回路と前記圧電素子の 駆動時の振動波形整形回路において振動波形のく

は充電抵抗15を介してPNPトランジスタ6のコレクタに接続されている。

次にパツファ2の出力端子がNPNトランジスタ5のペースに接続されてのNPNトランジスタ5のエミッタが接地されている。NPNトランジスタ5のコレクタは抵抗12を介して高圧電源VHに接続されると共にPNPトランジスタ6のペースに接続されている。これらのパッファ1,2、トランジスタ4,5,6、抵抗12~15により駆動回路が構成される。

又、コンデンサ10と抵抗16の直列回路が圧 電楽子9と並列に接続されている。このコンデン サ10と抵抗16はフイルタを構成するものでそ の接続点がダイオード11のカソードと接続に下り ている。ダイオード11のカソードはNPNトランシスタ1のペースに接続されると共に抵抗17 を介してNPNトランシスタ1のエミック されている。このNPNトランシスタ1のエミック されている。と介して接地されている。NPNト ランシスタ1のコレクタはロシ り返し周期を検出してインク室内の気泡の有無を 検知することを特徴とする。

(寒焼例)

本発明の実施例を図面を移照しながら説明する。 第3図に示すようにインクジェット記録ヘッド 28は内部にインク室23が形成され、このイン ク室23は後部にあるインクリザーバー24とつ ながつている。又、ノズル25はインク室23の 前部に存成されている。インク室23の上部には 振動板26があり、その上部に圧電素子の共通電 でがあり、その上部に圧電素子?が構成されている。

又、第1図に示すように、バッフア1の出力端子がNPNトランジスタ4のペースに接続されてのNPNトランジスタ4のエミッタが接地されている。NPNトランジスタ4のコレクタはバイアス抵抗13を介して高圧電源VHに接続されると共に放電抵抗14を介して圧電素子9の一方の電極は接地されている。圧電素子9の前記一方の電極

上述のように構成されたインクジェット装置に かいて、初期的には抵抗 1 3 , 1 4 を介して高圧 電源 V.B と圧電 累子 9 の一方の端子が接続されて いるため、圧電 索子 9 の前記一方の端子の電圧 V。 はほぼ V H と同じになつている。又初期時は圧電 素子 9 は歪んだ状態になつており、当然インク窟 2 3 の容積も小さくなつている。インク商喰射に 際しては、まずパッファ1の入力端子に第2図に 示す所定のパルス幅 t: をもつたパルス電圧DP Wが加えられると、トランジスタ4がオンし、放 電抵抗14を通して圧電素子タに蓄えられている 電荷を放复する。このとき圧電素子りは歪みが正 常状態に戻り、インク室23の容積も大きくなり 後部のインクリザーパ24からインクがインク室 23 に流入してくる。次に所定のパルス幅が終了 するとトランジスタ4が十分オフするまでtw 間 待ち、パッファ2の入力端子に第2図に示す別の 所定のパルス幅 t 2 をもつたパルス電圧CPWが 加えられる。当然とのときもトランジスメ5がオ ンしてトランジスタものペース電位をトランジス タものエミッタの電位より下げる。 とれに何期し てトランジスタ 6 はオンし、充電抵抗 1 5 を通し て圧電素子 9 に高圧電源 V R から電荷が与えられ る。とのとき圧電索子9は歪みだし、インク室25 の容積も小さくなりノズル25からインク摘が噴 出される。との動作の繰り返しで連続的にインク が噴射される。繰り返し周期Tはヘッドの固有の

正の成分だけが取り出され、第4図(c)のような波形になる。トランジスタ7、抵抗17,18でエミンタホロワを構成して入力インピーダンスを下げている。次にトランジスタ8、抵抗19,20,21、パツフア3で波形整形回路を構成して第4図(d)に示す検出波形が出現する。検出波形の1発目から2発目までの時間Tzが正常時間内(気泡無)に入つているかを比較判断する。

 応答周波数によりきまる。

この一連の動作の中で圧電素子 9 の圧電業子駅 動波形 V 。 を観測してみると第 2 図に示すように 圧電業子 9 が歪んだ後、圧電素子駆動波形 V 。 は ある周期で振動する。インク室 2 3 内に気息はが存 在したり、全くインクが充填されてない場合は、 圧電素子のインピーダンスが変わるため正常時は 達つた援動波形となり、区別できる。この振動波 形の周波数が正常時と異常時で大きく変わること からこの振動波形 周期を検出すればインク室 2 に 気泡が存在すること及びインク未充填を検知する ことができる。

第4~6図は本発明の第1図の検出回路で検出するまでの圧電素子駆動波形 V o から検出波形を示している。第4図はインク室内に気泡が入つてない場合で第4図(a)は圧電素子駆動波形 V o である。この圧電素子駆動波形 V o はコンデンサ 10と抵抗 16で構成されたフィルタでDC成分がカットされダイオード11のアノード 飼で第4図(a)に示すよりな振動波形になる。ダイオード11で

時間Tzが正常時間内に入つているかを比較判断する。

第6図はインクが未充填の場合で第6図は住田電素子駆動液形V。はコンデンサ10と抵抗16で構成されたフイルタでDC成分がカットされずイオード11のアノード側で第6図的に示すような振動液形になる。ダアオード11で正の成分だけ取り出され、第6図にのような変形になる。トランジスタ7、抵抗17,18でエミッタホロワを構成して入力インピーダンスを下げている。トランジスタ8、抵抗19~21、パッフア3で放して第6図的に示す検出液形の1発目から2発目までの時間T2が正常時間内に入つているかを比較判断する。

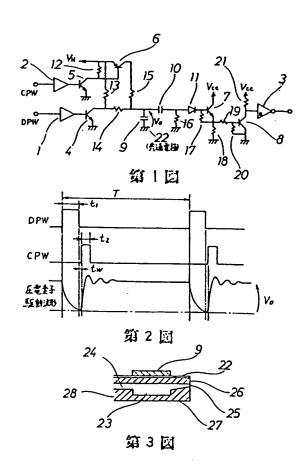
第4~6 図の説明より正常時のT2 を初期的に 測定しておき、マイクロブロセッサなどの処理装 説に正常時のT2 を記憶させておき、検出時に検 出波形のくり返し時間を正常時のT2 と比較する ことにより簡潔に、気泡の存在、インクの未充填 を検知するととができる。 ブリンタ装置としては 異常検知後、自動的にインクジェットヘッドクリ ーニング動作に入り、インク室内の気泡の排出、 インクの充填を行ない、その後インクジェットへ ッドを駆動させ、検出動作を行ない正常と確認し て通常動作に戻るという自動気泡検出復帰が可能 となつた。

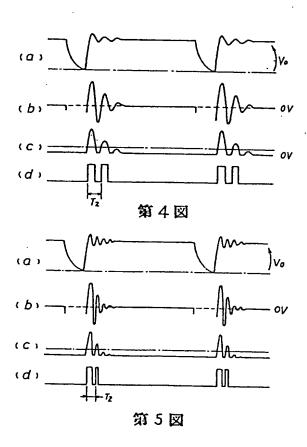
(発明の効果)

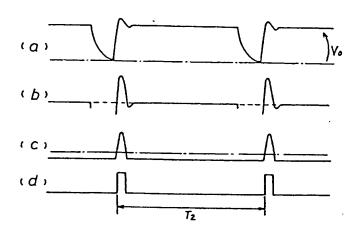
4 図面の簡単な説明

以上

出願人 セイコーエブソン株式会社 代理人弁理士 最 上 務 他1名







第6図